

Generated Document.

(11) Publication number:

58140175 A

# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(21) Application number: 57023341

(51) Intl. Cl.: H01S 3/096

(22) Application date: 16.02.82

(71) Applicant: TOSHIBA CORP TOSHIBA ENG CO LTD

(72) Inventor: KONISHI KUNIYOSHI JINBO YASUSHI SHIDA KOJI

(74) Representative:

(30) Priority:(43) Date of application publication:(84) Designated contracting

19,08.83

# (54) ABNORMALITY DETECTING METHOD FOR SEMICONDUCTOR LASER DEVICE

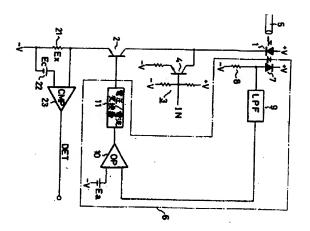
(57) Abstract:

PURPOSE: To simply determine and set the reference voltage, to be used as the condition for giving a decision for a semiconductor baser diode (LD), based on the characteristics specified in the specification for the semiconductor laser diode by a method wherein a bias current and

the reference voltage to be determined as abnormal are compared with each other.

determined as abnormal. voltage 22 and the CMP23, in other abnormal, is provided and the detection of abnormality of the LDI based on the bias current value at which the LD1 will be determined as converted, I to voltage and a CMP23, will be variably controlled, is bias current to be supplied to the LD so as to stabilize said photo output of the LD1 is detected and a larger than the bias current to be the actual bias current has become based on the result wherether or not abnormality of LD1 is performed words, the detection of the said comparison of the reference is conducted based on the results of the reference voltage 22 that was set with which the output voltage EX and provided. The bias current is stabilized circuit 6, with which the CONSTITUTION: The photo output

COPYRIGHT: (C)1983,JPO&Japio



## (9) 日本国特許庁 (JP)

① 特許出願公開

# ⑩公開特許公報(A)

昭358-140175

50Int. Cl.3 H 01 S 3/096 # H 01 L 33/00 H 04 B 9/00

庁内黎理番号 7377--5 F \_ 6666-5 F 6442-5K

63公開 昭和58年(1983)8月19日

発明の数 1 審查請求 未請求

(全 5 頁)

# の半導体レーザダイオードの異常検出方式

20特 @出 願 昭57-23341 昭57(1982)2月16日

@ 帮 明 者 古西邦芳

東京都府中市東芝町1番地東京 芝浦雷気株式会社府中工場内

識別記号

70 幹 明 者 仁保康

東京都港区西新橋1の18の17東

**芝エンジニアリング株式会社内** 

の発 明 者 司田浩二

東京都港区西新橋1の18の17東 **芝エンジニアリング株式会社内** 

願 人 東京芝浦電気株式会社 川崎市幸区堀川町72番地

頤 人 東芝エンジニアリング株式会社 ЮH

東京都港区西新橋1の18の17 G0代 理 人 弁理士 鈴江武彦

外2名

# 1.発明の名称

半海体レーザダイオードの異常検出方式 2.特許請求の範囲

半導体レーザダイオードと、この半導体レー ザダイオードにパイアス電流を供給するパイア ス電放供給回絡と、上記半導体レーザダイオー ドの光出力を検出し、一定の光出力が得られる ように上記パイプス電流供給回路を制御して上 ビバイアス催洗を可変する安定化回路と、上記 パイアス配放を延圧に変換する能能/篦圧変換 回路と、この電旅/電圧変換回路の出力電圧と 上記半導体レーザダイオードが異常と判定され るパイアス電流値に基づいて設定された基準領 圧との大小を比較する比較器とを具備し、この 比収器の比収能果によつて上記半導体レーザダ ィォードの異常検出を行なうことを特徴とする 半海体レーザダイオードの異常検出方式。

3 条単の詳細な説明

[発明の技術分野]

本発明は存に光伝送用の発光素子として用い られる半導体レーザダイオードの典常検出万式 に関する。

### (発明の技術的背景)

一数化半導体レーザダイオード(以下、LD と称する)は、情報伝送の超高速化および長距 離化が要求される光伝送における送信部(光送 信回路)の発光業子として用いられることが多 い。題知のようにLDの光出力は温度依存性が あるため安定性に欠ける。そこで安定化回路 (以下、APCと称する)により光出力の安定 化が図られるようになつている。すなわち、 APCはLDの光出力を検出し、この検出結果 に応じてLDに供給されるパイアス能流 IB を 可で軽細するもので、これによりLDの光出力 の安定化が図られる。ところで、LDKは経時 劣化があり、このような場合、温度やパイアス 電流が一定であつても時間の経過とともにLD の光出力が低下する恐れがある。通常APCは このような劣化現象にも動作してパイアス能放

を増加せしめ一定の元出力が得られるように割 終している。しかし、LDの方化が進むにつれ 、たとえるPCが上記パイアス電係を増加し ても所定の元出力が得られなくなる。そこで、 透信側において、LDから出力される元信号を 父元素子で交けてその元出力を監視し、LDの 方化や故障を検出、予知する監視回路が必要で

約される。これにより、LDIに供給されるパイアス電洗Ipが可変され、LDIの光出力が一定となるように割削される。

LPFgの出力電圧は比較器(以下、CMP と称する)12の一方の入力な子にも供給され る。 CMP12の 他方の入力 畑子には参照電圧 Bbが供給されている。この参照電圧 Bbは、 LD1か海面あるいは故障であると判断される 光出力に対応する電圧値である。 CMP12は LPFのの出力を圧と参照電圧Bbとを比較し、比 収結果に応じた 2 値信号を出力する。 L D 1 が 正常な通常状態では、LDIの光出力は APC6 の制御により上述したように一定に保たれてお り、LPFョの出力電圧>参照電圧 Eb である。 一方、LDIが異常となり、LDIの光出力が 低下し、APC 6の制御によりパイアス能施 In が増加されてもLD1の光出力が所定出力に保 たれない場合、LPF9の出力電圧≤参照電圧 Eb となる。そして、この状態における比較器 1.2の出力によってLD1の異常が検出される。 S に 丞出される。 6 は 前述した A P C ( 安定 化 国路 ) であり、フォートダイオード ( 以下、 P D と 称する ) 7、電 成/電圧 正 横 高 と して の 抵抗 3、ローパスフイルタ ( 以下、 L P F と 称 する ) 9、オペアンプ ( 以下、 O P と 称 する ) 1 0、知よび電圧/電視変換器 1 1 を 有して いる。

LD1から出力される光常号はPD1で検出 され電気信号に変換された後、抵抗εで電圧に 変換される。この抵抗。T変換された電圧に とPPsでその高限数分が除去されてのP1。 の一方の入力端子に供給される。OP1。の他 方の入力端子にはLD1の所定の光出力に列定 する高準電圧 B2が供給されている。しかして OP1。はLPPsの出力電圧と(所足の光出 力を得るための)高準電圧 B2とと比較し、その 程圧等に応じた出力電圧を発生する。

OPIのからの出力電圧は電圧/電焼変換器 IIによつて電流に変換され、パイアス前側用 ベース電流としてトランジスタまのペースに供

### (背景技術の開照点)

このように従来のLD瓜動回路では、LDI の光出力に対応するLPFョの出力を監視し、 このLPFgの出力と参照電圧Ebとの大小比較 比上り異常検出を行なうようになつていた。こ の場合、LDIの光出力を検出するためには剪 \*\*1. セようにLDIにPD1を結合させ、PD7 によって光/電気電換を行なわせる必要があつ た。しかし、LDIとPD1の箱合には各庭路 毎にほらつきが生じるため、たとえLDIの光 出力が一定であつてもPD1における光検出出 カは各国監察に暴なるのが一般的であった。こ のため、従来のLD駆動回路では、各国路毎に 光御安器等を用いてLDIの光出力とPD1に おける光検出出力との関係を把握し、異常判定 条件としての参照電圧を調整しなければならず、 宴用性に乏しい欠点があつた。

### (発明の目的)

本発明は上記事情に獲みてなされたものでそ の目的は、 LD ( 半導体レーザダイオード) の 具常利定条件としての参照電圧(高単電圧)を、 LDの仕様上の特性に高づいて振めて簡単に決 定し設定でき、もつて LDの異常検出が効率よ く行なえる実用性に富んだ単導体レーサタイオ - ドの典常検出 、気を接供することにある。 「条明の需検】

L D ( 半導体レーザダイオード)の先出力な 検出し、この先出力が一定となるようK L D K 係出し、この先出力が一定となるようK L D K 給されるバイアス電視を可変制刺するA P C (安定化回路)を備えたL D 販動回路において、 上紀パイアス電視を電圧ド変換する電圧/電圧 変換回路と、この電圧/電圧変換回路の出力電 匠と上記し D が異常と相定されるバイアス電視 値 ド 系づいて設定された高華電圧(参照電圧) を比較する C M P ( 比較器)とを設け、この C M P の大小比較納来すなわち A P C K よつて 制御された実際のバイアス電視が異常と判定されるバイアス電視より大きくなったが否かによ り L D の異常検知を子なったる。。 ( 発明の異な機)

に一致したパイアス電視 Ia によって安定している。このような状態でし D J の 電便 一光出力 特性が変動して LD J の 元出力が変化するとし 上の C A P C c の前側により トランのスタ 2 のペースド 供給されるパイアス 物毎用ペース電像が可安される。これによりトランのスタ 2 のコレクタ電視すたわちパイアス 電視 Ia が可安され、 LD J の 元出力が一定と るように側脚される。周知のようにA P C c c は、 個便変化または LD J の 不学労化などにより し D J の 元出力が減少するとパイアス電視 Ia が増加するように動作し、逆に LD J の 元出力 が増加するとパイアス電視が減少するように動 が増加するとパイアス電視が減少するように動

ところで、 L D J の菓子方化に伴つて L D J の 大田力が減少した駅に、上述のように A PCのによってパイアス電流 1 3 が増加され、所定のよ 田力が安定して得られるように割削される 水、パイアス電流 1 3 を充分に増やしても 所定の 大出力が得られない場合がある。このような状態に

次に本発明の一年無利の動作を収明する。一枚に LDが発送を助める電機はスレクレョルド電像 Iia と称されている。通常 LD 駆動回路ではたのスレフレョルド電像 Iia として LD K 定常的に供給するようになっている。したがつて、路 2 図の構成において LD J の電像一九出力特性に実動が無い状態では、LD J の元出力は上記ストフレョルド電視 Iia

おける L D 1 は 馬命(また は 故障)と 考えられる。上紀パイアス 電視 Ta は、 駆動時間を t と すると一般に √t に比例するといわれている。そして、このパイアス 電視 Ta が初期 値(これは L D 1 の仕機 規格で定められている スレフ ショルド電視 Ta と 考えてもよい)の 1.5 倍になったときを一般に L D 1 の 寿命と称している。

そこで本実施例では、LDIK供給されるバイアス電便Ia。初期バイアス電便Ia。初期バイアス電便Ia。の1.5 作化なったときドレDIが供着と利定されるようにしている。そして、LDIK供給されるバイアス電便Iaと初期バイアス電便Ia。の1.5 倍級とを比較するために、LDIK供給されるバイアス電便Iaとで表すの1.5 倍級に代えて以下に示す参照電圧Bcを用い、初期バイアス電便Ia。の1.5 倍級に代えて以下に示す参照電圧Bcを用い、表別によりに対するようにしている。これは、抵抗21の両端電圧Bcを比較するようにしている。これは、抵抗21の両端電圧Bcとに対することに対するに、たいた中い参照電圧Bcとに対するので、これに中い参照電圧Bcとにも初期バイアス電便Ia。がLDIK供給さ

れた場合の抵抗21の両端電圧 $E_{X_0}$ の1.5倍値を採用している。

CMP23は抵抗21の両端電圧Ex と参照 世庁条生器22で発生される上記参照電圧 Be との大小を比較する。通常 Ex < Ec であるため CMP2 3から共常検出信号DETが出力され ることはない。これに対し、LDIの菓子劣化 などによりしりょの光出力が低下し、この光出 カを所定レベルに従つようにAPC6の制御に よってパイアス 世徒 IB が増加されると、抵抗 21の両端電圧 Ex が大きくなつてくる。そして、 このパイアス電流Iaが前記初期パイアス電流 IB。の1、5倍値に一致するようになると、抵抗 2.1の西海電圧 Ex はあらかじめ設定されてい る参照電圧 Bc に一致し、これにより CMP 23 は有効な異常輸出便号DETを出力する。この 異常検出信号DETによってしり1の異常、す たわちしりょの強分をたけ放職などが判断され る。この場合、星常輸出信号DETを整備器の 広動信号としたり、更には他のLDへの切換え

を未然に初止できる。これに対し、従来の方式では、パイアス電視 Ia を増加することによつてLDの元出力が一足にほたれる試験では異常検 由は行なわれないため、上述したLDに対する 供機機能を発揮することは関離である。

なお、船配実施例ではバイアス電像 1g が初期バイアス電像 1g。の 1,5 倍以上となることによりしりの異常を制定する場合について設た、など実施例では、バイアス電像 1gの環境 電圧実験器としてランジスタ2のエミッタに接続される(バイアス電機制限) 振気21を用いた場合について説明したが、トランジスタ2。4のコレクタ間に近抗を挿入し、この抵抗の両端電にとか脱電圧とを比較するようにしてもよい。(発明の効果)

以上評述したように本発明のレーザダイオードの異常検出方式によれば、半海体レーザダイオードの異常検出方式によれば、半海体レーザダイオードの異常制定条件としての参照電圧(基準 ME)の数定が振めて簡単に行なえるので、実 を行なう切換回路に対する切換制弾信号とする ことは可能である。

本実施例で適用される参照電圧 Bc は、上述したようド初期パイプス電視 Ing により発生する抵抗31の同環電圧を 1.5 倍した低 てある。
の仕様上の特性で示されているスレノショルド電視 Ith 、抵抗21の抵抗値 Rに基づいて、従来のようド調整等を行なうことなく参照電圧 Bc を決定することができる。この場合、トランと 34 c ( ~ × Ith × B)

となる。

また、本実施例によれば、APCの故障により、LD」に供給されるパイアス電視IBが無 増した場合などにも、その目をCMPょりから 出力される異常検出信号DBTによって検知で さるので、これに対処することによりパイアス 電機IBの無端のためにLD」が敏減されること

用性に言んだ半導体レーザダイオードの異常検 出が効率よく行なえる。

4.図面の簡単な説明 第1図は従来例を示す励路構成図、第2図は

出願人代理人 弁理士 鈴 江 武 彦

